

# 發明專利說明書

(本申請書格式、順序及粗體字，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

※申請案號：97121182

※申請日期：97年06月06日

※IPC分類：

B65G 51/03 (2006.01)

F9/06 (2006.01)

H01L 21/67 (2006.01)

## 一、發明名稱：

(中) 上浮式裝置及上浮式搬運裝置  
(英)

## 二、申請人：(共 1 人)

1. 姓名：(中) I H I 股份有限公司  
(英) IHI CORPORATION

代表人：(中) 1. 釜和明  
(英) 1. KAMA, KAZUAKI

地址：(中) 日本國東京都江東區豐洲三丁目一番一號  
(英) 1-1, Toyosu 3-chome, Koto-ku, Tokyo 135-8710 Japan

國籍：(中英) 日本 JAPAN

## 三、發明人：(共 1 人)

1. 姓名：(中) 田中刈入  
(英) TANAKA, KAI

國籍：(中) 日本  
(英) JAPAN

## 四、聲明事項：

◎本案申請前已向下列國家(地區)申請專利  主張國際優先權：

【格式請依：受理國家(地區)；申請日；申請案號數 順序註記】

1. 日本 ; 2007/06/29 ; 2007-173432  有主張優先權

# 發明專利說明書

(本申請書格式、順序及粗體字，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

※申請案號：97121182

※申請日期：97年06月06日

※IPC分類：

B65G 51/03 (2006.01)

F9/06 (2006.01)

H01L 21/67 (2006.01)

## 一、發明名稱：

(中) 上浮式裝置及上浮式搬運裝置  
(英)

## 二、申請人：(共 1 人)

1. 姓名：(中) I H I 股份有限公司  
(英) IHI CORPORATION

代表人：(中) 1. 釜和明  
(英) 1. KAMA, KAZUAKI

地址：(中) 日本國東京都江東區豐洲三丁目一番一號

(英) 1-1, Toyosu 3-chome, Koto-ku, Tokyo 135-8710 Japan

國籍：(中英) 日本 JAPAN

## 三、發明人：(共 1 人)

1. 姓名：(中) 田中刈入  
(英) TANAKA, KAI

國籍：(中) 日本  
(英) JAPAN

## 四、聲明事項：

◎本案申請前已向下列國家(地區)申請專利  主張國際優先權：

【格式請依：受理國家(地區)；申請日；申請案號數 順序註記】

1. 日本 ; 2007/06/29 ; 2007-173432  有主張優先權

## 九、發明說明

### 【發明所屬之技術領域】

本發明，是關於使用壓縮空氣等之流體，使對象物上浮的上浮式裝置以及一面使之上浮一面進行搬運的上浮式搬運裝置。

### 【先前技術】

使用壓縮空氣等之流體，一面使對象物上浮而一面進行搬運的上浮式搬運裝置已被提案有數個。此等之上浮式搬運裝置，在典型上，為具備有：具備可使空氣等流體通過之噴嘴的上浮式裝置。噴出於上浮式裝置與對象物之間的空氣等流體產生壓力，對象物藉由此壓力而上浮，並受到由搬運裝置產生的驅動力而被搬運。關連之技術，係揭示於日本特開 2006-182563 號公報。

### 【發明內容】

本發明，其目的在於提供一種藉由即使在動作中亦保持噴出孔之寬幅的均等性，而有助於安定對象物所受的浮力之上浮式裝置及上浮式搬運裝置。

本發明之第 1 態樣，是在於提供一種藉由流體使具有下表面之對象物上浮的上浮式裝置，上述上浮式裝置，係具備有：基部，其係劃分上述流體所通過的氣室；及島構件，其係以覆蓋上述氣室之方式所配置並能夠位移，且具有外側面以及平面狀的上表面；及外廓構件，其係包圍上

述島構件，並具有與上述島構件的外側面對向的內側面；及噴出孔，其係被配置為：藉由上述島構件的外側面與上述外廓構件的內側面所劃分，而在上述上表面與上述對象物的上述下表面之間，形成使上述流體產生均等壓力的空間，且至少在上述上表面附近朝向上述區域的內側傾斜，並與上述氣室連通，用以噴出上述流體；以及複數個突起，其係夾介在上述噴出孔，藉由承受上述流體之壓力的上述島構件所按壓而抵接於上述噴出孔的內側面，用以使上述噴出孔的寬幅均等。

本發明之第 2 態樣，是在於提供一種藉由流體用以使具有下表面之對象物上浮並予以搬運之上浮式搬運裝置。上述上浮式搬運裝置，具備有：上浮式裝置、流體供給裝置、以及搬運裝置，上述上浮式裝置，係具備有：基部，其係劃分上述流體所通過的氣室；及島構件，其係以覆蓋上述氣室之方式所配置並能夠位移，且具有外側面以及平面狀的上表面；及外廓構件，其係包圍上述島構件，並具有與上述島構件的外側面對向的內側面；及噴出孔，其係被配置為：藉由上述島構件的外側面與上述外廓構件的內側面所劃分，而在上述上表面與上述對象物的上述下表面之間，形成使上述流體產生均等壓力的空間，且至少在上述上表面附近朝向上述區域的內側傾斜，並與上述氣室連通，用以噴出上述流體；以及複數個突起，其係夾介在上述噴出孔，藉由承受上述流體之壓力的上述島構件所按壓而抵接於上述噴出孔的內側面，用以使上述噴出孔的寬

幅均等，上述流體供給裝置，是用以給予上述流體壓力並將上述流體供給至上述氣室，上述搬運裝置，是用以搬運上述對象物。

較佳為，任一之上述外廓構件，係具備將上述島構件往上方支撐的卡止爪。

### 【實施方式】

參照圖面說明本發明之實施形態於以下。於本專利說明書、申請專利範圍以及圖面所說明之前方、後方、左方、以及右方，係於圖面中分別以標記為 FF、FR、L、以及 R 之方向來定義。有關此定義是爲了說明上的方便，本發明並非受此所限定。

依據本發明之實施形態的上浮式搬運裝置 1，是用以讓對象物 W 上浮於垂直方向並搬運於水平之搬運方向（例如後方 FR）的裝置。作爲對象物 W 者，係整體性爲平面狀之比較薄的物體，例如，適合於 LCD（液晶顯示器）所用的玻璃基板等之薄板。對象物 W，並不是非得要整體性爲平面狀才可以，只要其下表面之至少一部分爲平面狀即可。爲了使其上浮，故例如利用諸如空氣等流體。

對象物 W，若爲 LCD 所用之薄的玻璃基板等之必須在無塵環境下搬運之物品時，上述上浮式搬運裝置 1 則要使用在無塵室內等之無塵環境下。

上浮式搬運裝置 1，如第 1 圖所示，係具備有：延伸於前後方向的基台 3、在基台 3 上於前後方向成列的搬運

裝置 5、以及在基台 3 上於前後方向及左右方向之兩方成列的複數個上浮式裝置 21。於上浮式裝置 21，連結著沒有圖示出之供給壓縮空氣的空氣供給裝置來作為用以供給流體之流體供給裝置。也可以利用氮氣或氬氣等其他氣體、或是液體等其他流體來取代壓縮空氣。

搬運裝置 5，在基台 3 上的左端及右端附近，分別具有於對象物 W 的搬運方向成列的複數個輓子 7。各輓子 7，分別經由旋轉軸 7s 與蝸輪 11 一體地連結著，並藉由托架 9 旋轉自如地被支持。將基台 3 貫通於前後方向之方式地具備有一對驅動軸 13，各驅動軸 13 具備有能夠驅動地與各蝸輪 11 齒合的蝸桿 15。於各驅動軸 13 的前端，經由聯軸器等可驅動地連結於馬達 17 的輸出軸 17s。藉此，各輓子 7，受到馬達 17 的驅動力，而成為能夠以相同的旋轉速度旋轉。如第 2 圖所示，上述各輓子 7 的上端部，僅比上述上浮式裝置 21 的上表面些微地突出於上方地，以對齊於單一平面上之方式來配置。對象物 W，即使在呈上浮的狀態下，如第 2 圖所示，也可以接觸於須接受到驅動力的輓子 7。

馬達 17 並不需要有一對，兩驅動軸 13 也可以經由鏈條等之適切的結合手段而連結於單一的馬達。又，也可以將能夠驅動的夾持器（clamber）或輸送帶等之搬運手段應用在搬運裝置 5 中來取代輓子。

參照第 3 圖至第 5 圖，各個上浮式裝置 21，係具備有基部 23，各基部 23，是夾介托架 25 而固定於基台 3 上。

各基部 23，係於其內側，劃分有：使由空氣供給裝置所供給的壓縮空氣暫時性通過的氣室（chamber）27。

基部 23，係於其上部的周邊，具備有外廓構件 29。並以受到外廓構件 29 所包圍，及以覆蓋氣室 27 之方式，設置有矩形的島構件 31。外廓構件 29 具備有用以朝向上方支撐島構件 31 的卡止爪 35。由於島構件 31 並沒有被固定，所以受到氣室 27 內之壓縮空氣的壓力，能夠稍微地往上方位移。在外廓構件 29 與島構件 31 之間，留有與氣室 27 連通並能使壓縮空氣通過的間隙。以下，將外廓構件 29 與島構件 31 所劃分出的此縫隙，稱之為噴出孔 37。

參照第 3 圖至第 5 圖，噴出孔 37，為矩形呈環狀的狹縫。外廓構件 29 之上部的內周 29a 係朝向內側傾斜，而島構件 31 之上部的外周 31a 亦朝向內側傾斜。因此，於噴出孔 37，被外廓構件 29 之上部的內周 29a 以及島構件 31 之上部的外周 31a 所劃分的部分，也就是在上浮式裝置 21 的上表面附近，噴出孔 37 是朝向內側傾斜。另一方面，於噴出孔 37，被外廓構件 29 之下部的內周 29b 以及島構件 31 之下部的外周 31b 所包圍的部分，則大致鉛直地直立。或者，使噴出孔 37 之整體，朝向內側傾斜亦可。

噴出孔 37，在具有朝向內側傾斜之情形時，壓縮空氣的流量愈多則對象物 W 上浮的高度就愈高。因此，呈環狀傾斜於內側的噴出孔 37，經由壓縮空氣的流量控制，可提供對於對象物 W 之上浮高度的控制性。雖然傾斜愈大則此一傾向愈為顯著，不過由於太大的話上部外廓構件 35

在製作上會有困難，所以傾斜期望在例如  $45^\circ$ ，但並非限定於此。

島構件 31，更進一步地，在該傾斜的外周 31a 面上，具備：具有同一高度的複數個突起 33。島構件 31 在受到壓縮空氣的壓力，可能會稍微地往上方位移。當島構件 31 位移時，由於突起 33 會分別抵接於外廓構件 29 之呈傾斜的內周 29a，因此可將噴出孔 37 的寬幅予以均等。或者是，外廓構件 29 之呈傾斜的內周 29a 具備複數個突起 33 來取代島構件 31 亦可。於此情形時，當島構件 31 位移時，由於突起 33 會分別抵接於島構件 31 之呈傾斜的外周 31a，因此可以將噴出孔 37 的寬幅予以均等。

噴出孔 37，並不限定為矩形的環狀，也可以是橢圓形的環狀、或是環的一部分被閉塞的形狀、或為其他各種形狀。

較佳為：島構件 31 的上表面與外廓構件 29 的上表面，以成為單一平面之方式對齊。又較佳為：複數個上浮式裝置 21，其上述已對齊的上表面彼此更進一步地以成為單一平面之方式對齊。此等，係有利於將對象物 W 的上浮高度予以安定化。

各上浮式裝置 21 的各氣室 27，是藉由沒有圖示出的配管而相互地連通，然後也連通於空氣供給裝置。空氣供給裝置，經由配管並能夠控制地將壓縮空氣供給至各上浮式裝置 21。作為空氣供給裝置，雖以具備有：電氣性地接連於換流器電源的送風機馬達、以及藉由送風機馬達所驅

動的送風機，為適切，但並非受此所限定。空氣供給裝置，亦可以具備：適宜讀取對象物 W 之資訊的讀取裝置、或是控制空氣流量的控制器等。

當從空氣供給裝置將壓縮空氣朝向各氣室 27 供給時，從各噴出孔 37 噴出壓縮空氣。所噴出的壓縮空氣，如第 3 圖至第 5 圖所示，在島構件 31 的上表面與對象物 W 的下表面之間，於噴出孔 37 之開口所包圍住的空間，形成使上述壓縮空氣產生均等壓力的空間 S。藉由在具有均等壓力之空間 S 所支撐，對上述對象物 W 施予浮力使之上浮。另一方面，藉由驅動一對的馬達 17，使一對的驅動軸 13 同步地旋轉。藉由蝸輪 11 與蝸桿 15 的咬合，驅動軸 13 的旋轉傳動給各輓子 7。藉由接觸於旋轉的輓子 7，於上浮式搬運裝置 1 上所搬來的對象物 W，在上浮的狀態下被搬運。

在動作之前或是動作中，外廓構件 29 相對於島構件 31 有時會從正規之位置而位移。此時，由於會損及噴出孔 37 之寬幅的均一性，所以會有損及位於空間 S 之壓力的均等性，而產生壓力變動等之顧慮。依據上述的實施形態，上浮式搬運裝置 1，係具備有：將能夠位移的島構件 31 與具有相同高度之複數個突起 33 所組合之構成。島構件 31 受到壓縮空氣的壓力而位移，藉由突起 33 抵接於噴出孔 37 的內側面，而均等地保持噴出孔 37 的寬幅。於是，可恢復位於該空間 S 之壓力的均等性與安定性，因此可安定對象物所受的浮力。

以上參照適合於本發明之實施形態進行了說明，但本發明並不受上述實施形態所限定。具有本技術領域之通常技術者，可依據上述所揭示的內容，藉由對實施形態之修正乃至於變形來實施本發明。

## [產業上之可利用性]

本發明提供一種有助於讓對象物所受的浮力安定之上浮式裝置及上浮式搬運裝置。

## 【圖式簡單說明】

第 1 圖，是本發明之實施形態之上浮式搬運裝置的部分平面圖。

第 2 圖，是沿著第 1 圖之 II-II 線截取後的部分斷面圖。

第 3 圖，是上述上浮式搬運裝置具備有上浮式裝置的平面圖。

第 4 圖，是沿著第 3 圖之 IV-IV 線截取後的部分斷面圖。

第 5 圖，是沿著第 3 圖之 V-V 線截取後的部分斷面圖。

## 【主要元件符號說明】

1：上浮式搬運裝置

3：基台

- 5：搬運裝置
- 7：輓子
- 7s：旋轉軸
- 9、25：托架
- 11：蝸輪
- 13：驅動軸
- 15：蝸桿
- 17：馬達
- 17s：輸出軸
- 21：上浮式裝置
- 23：基部
- 27：氣室
- 29：下部外廓構件
- 29a：外廓構件之上部的內周
- 29b：外廓構件之下部的內周
- 31：島構件
- 31a：島構件之上部的外周
- 31b：島構件之下部的外周
- 33：上部外廓構件
- 35：卡止爪
- 37：噴出孔
- 39：緣面
- FF：前方
- FR：後方

200914351

L：左方

R：右方

S：壓縮空氣為均等壓力的空間

W：對象物

## 五、中文發明摘要

發明之名稱：上浮式裝置及上浮式搬運裝置

本發明，是揭示一種藉由流體用以使具有下表面之對象物上浮並進行搬運之上浮式搬運裝置。上述上浮式搬運裝置，具備有：上浮式裝置、流體供給裝置、以及搬運裝置，上述上浮式裝置，係具備有：基部，其係劃分上述流體所通過的氣室；及島構件，其係以覆蓋上述氣室之方式所配置並能夠位移，且具有外側面以及平面狀的上表面；及外廓構件，其係包圍上述島構件，並具有與上述島構件的外側面相對向的內側面；及噴出孔，其係被配置為：藉由上述島構件的外側面與上述外廓構件的內側面所劃分，而在上述上表面與上述對象物的上述下表面之間，形成使上述流體產生均等壓力的空間，且至少在上述上表面附近朝上述區域的內側傾斜，並與上述氣室連通，用以噴出上述流體；以及複數個突起，其係夾介在上述噴出孔，藉由承受上述流體之壓力的上述島構件所按壓而抵接於上述噴出孔的內側面，用以使上述噴出孔的寬幅均等，上述流體供給裝置，是用以給予上述流體壓力並將上述流體供給至上述氣室，上述搬運裝置，是用以搬運上述對象物。

## 六、英文發明摘要

發明之名稱：

## 十、申請專利範圍

1. 一種上浮式裝置，為藉由流體使具有下表面之對象物上浮的上浮式裝置，其特徵為：

具備有：

基部，其係劃分上述流體所通過的氣室；及

島構件，其係以覆蓋上述氣室之方式所配置並能夠位移，且具有外側面以及平面狀的上表面；及

外廓構件，其係包圍上述島構件，並具有與上述島構件的外側面相對向的內側面；及

噴出孔，其係被配置為：藉由上述島構件的外側面與上述外廓構件的內側面所劃分，而在上述上表面與上述對象物的上述下表面之間，形成使上述流體產生均等壓力的空間，且至少在上述上表面附近朝向上述區域的內側傾斜，並與上述氣室連通，用以噴出上述流體；以及

複數個突起，其係夾介在上述噴出孔，藉由承受上述流體之壓力的上述島構件所按壓而抵接於上述噴出孔的內側面，用以使上述噴出孔的寬幅均等。

2. 如申請專利範圍第 1 項之上浮式裝置，其中上述外廓構件，係具備將上述島構件往上方支撐的卡止爪。

3. 一種上浮式搬運裝置，為藉由流體用以使具有下表面之對象物上浮並予以搬運之上浮式搬運裝置，其特徵為：

具備有：上浮式裝置、流體供給裝置、以及搬運裝置

上述上浮式裝置，是具備有：

基部，其係劃分上述流體所通過的氣室；及

島構件，其係以覆蓋上述氣室之方式所配置並能夠位  
移，且具有外側面以及平面狀的上表面；及

外廓構件，其係包圍上述島構件，並具有與上述島構  
件的外側面相對向的內側面；及

噴出孔，其係被配置為：藉由上述島構件的外側面與  
上述外廓構件的內側面所劃分，而在上述上表面與上述對  
象物的上述下表面之間，形成使上述流體產生均等壓力的  
空間，且至少在上述上表面附近朝向上述區域的內側傾斜  
，並與上述氣室連通，用以噴出上述流體；以及

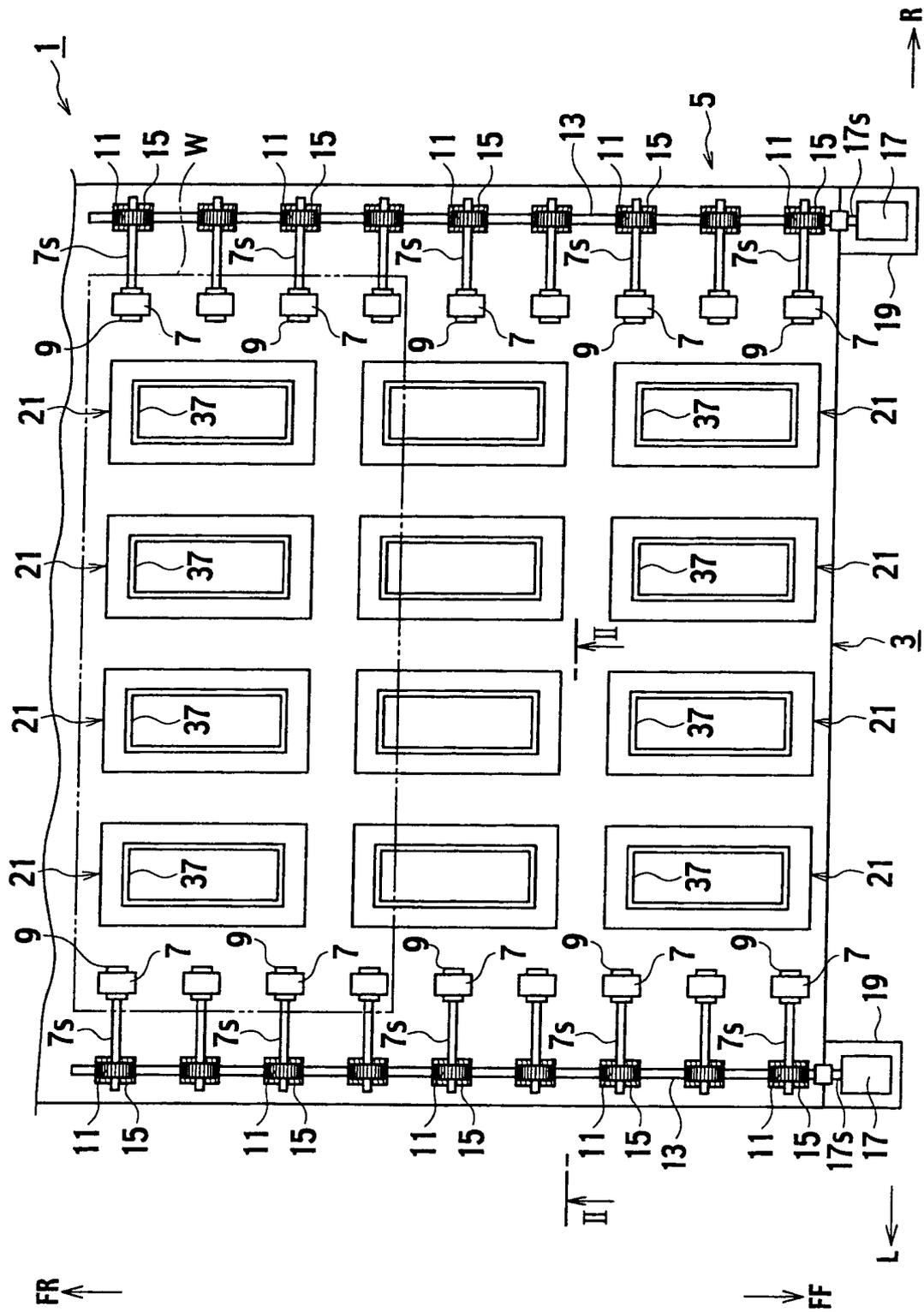
複數個突起，其係夾介在上述噴出孔，藉由承受上述  
流體之壓力的上述島構件所按壓而抵接於上述噴出孔的內  
側面，用以使上述噴出孔的寬幅均等，

上述流體供給裝置，是用以給予上述流體壓力並將上  
述流體供給至上述氣室，

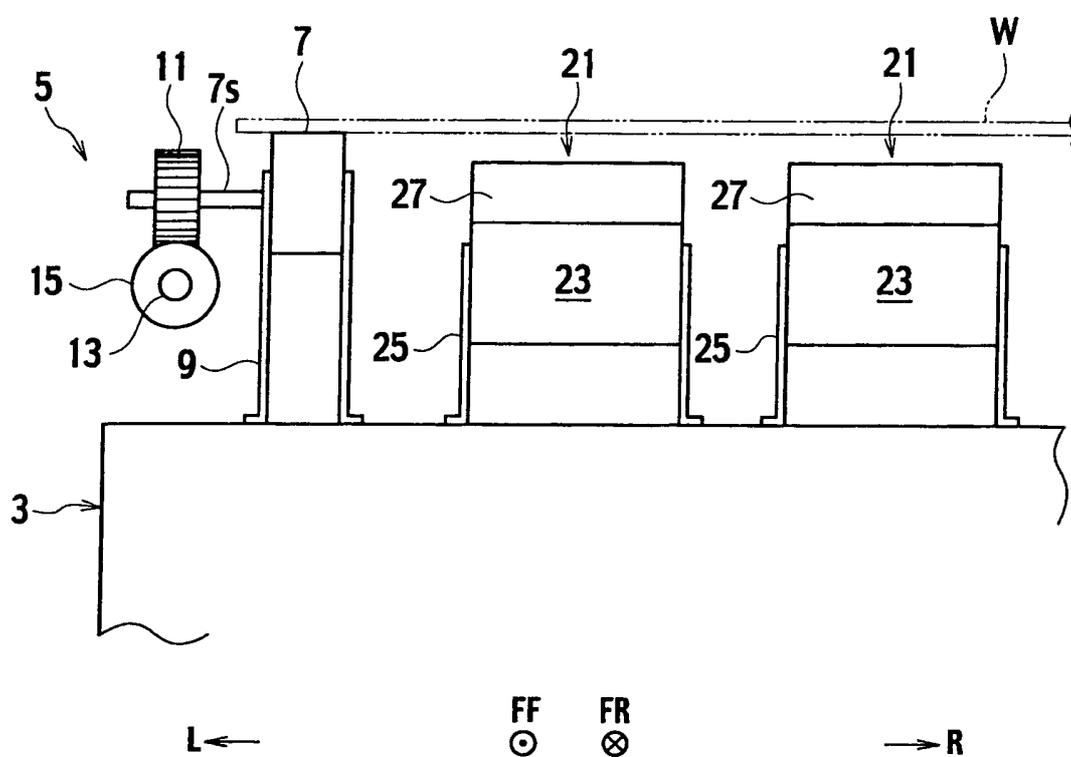
上述搬運裝置，是用以搬運上述對象物。

4. 如申請專利範圍第 3 項之上浮式搬運裝置，其中  
上述外廓構件，係具備將上述島構件往上方支撐的卡止爪  
。

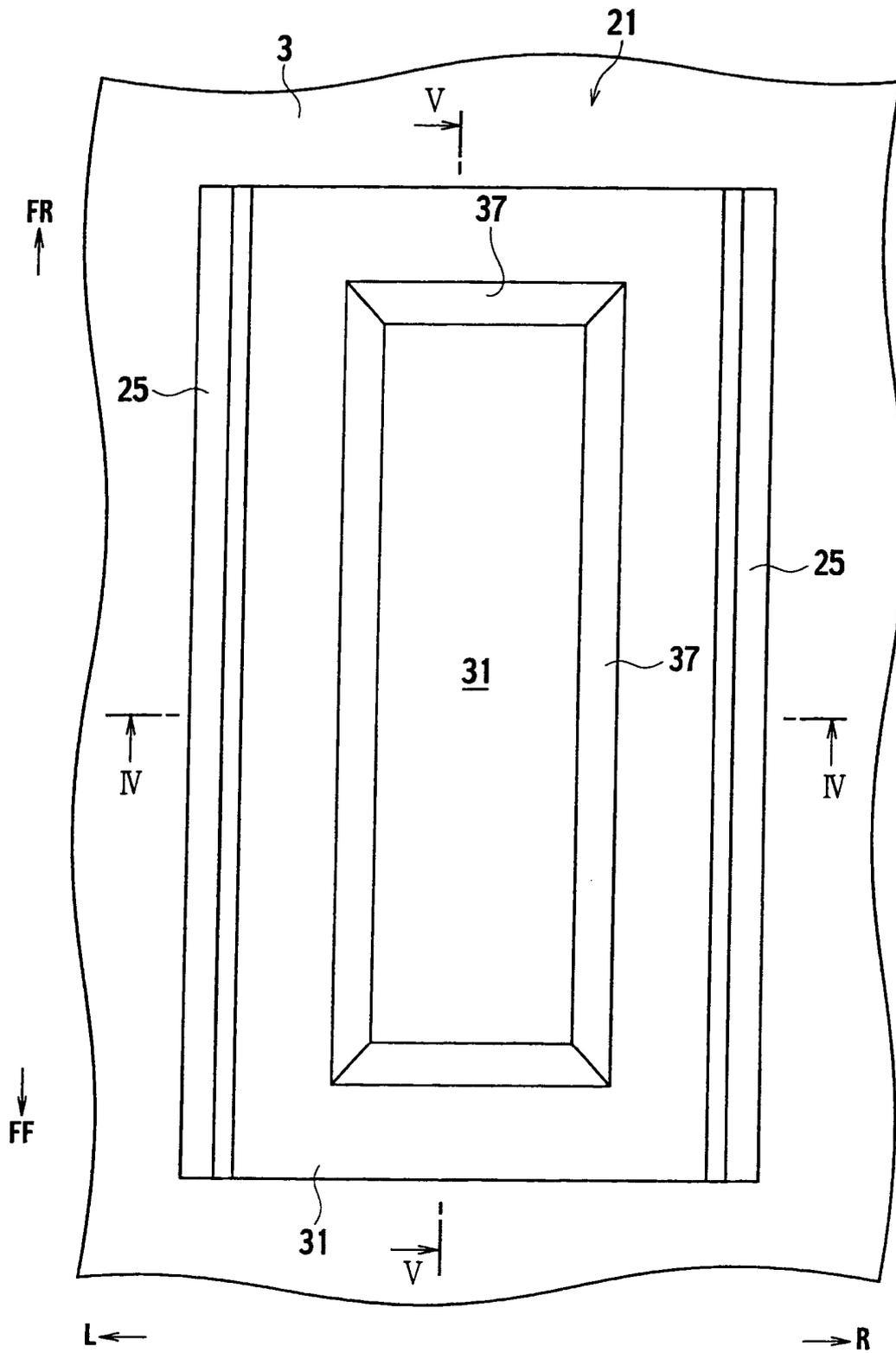
第1圖



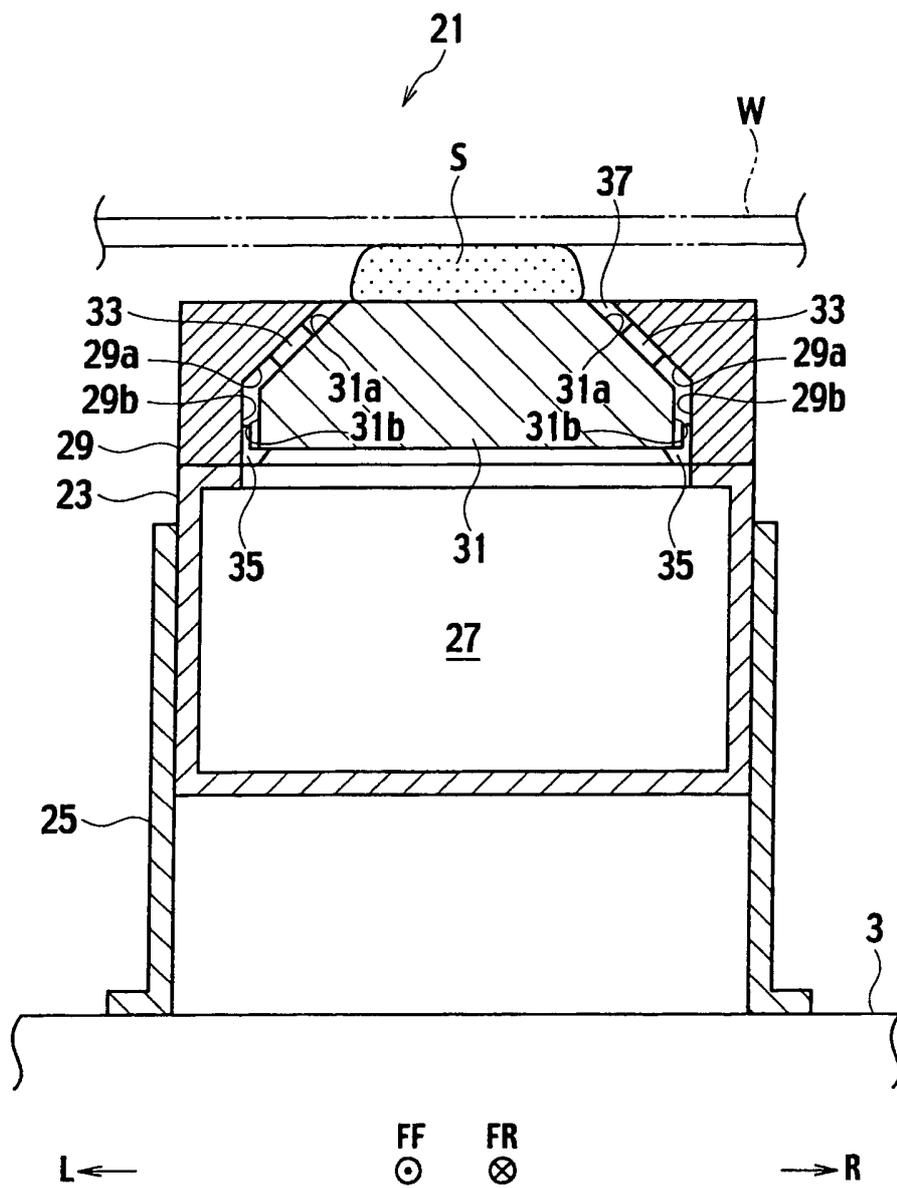
第2圖



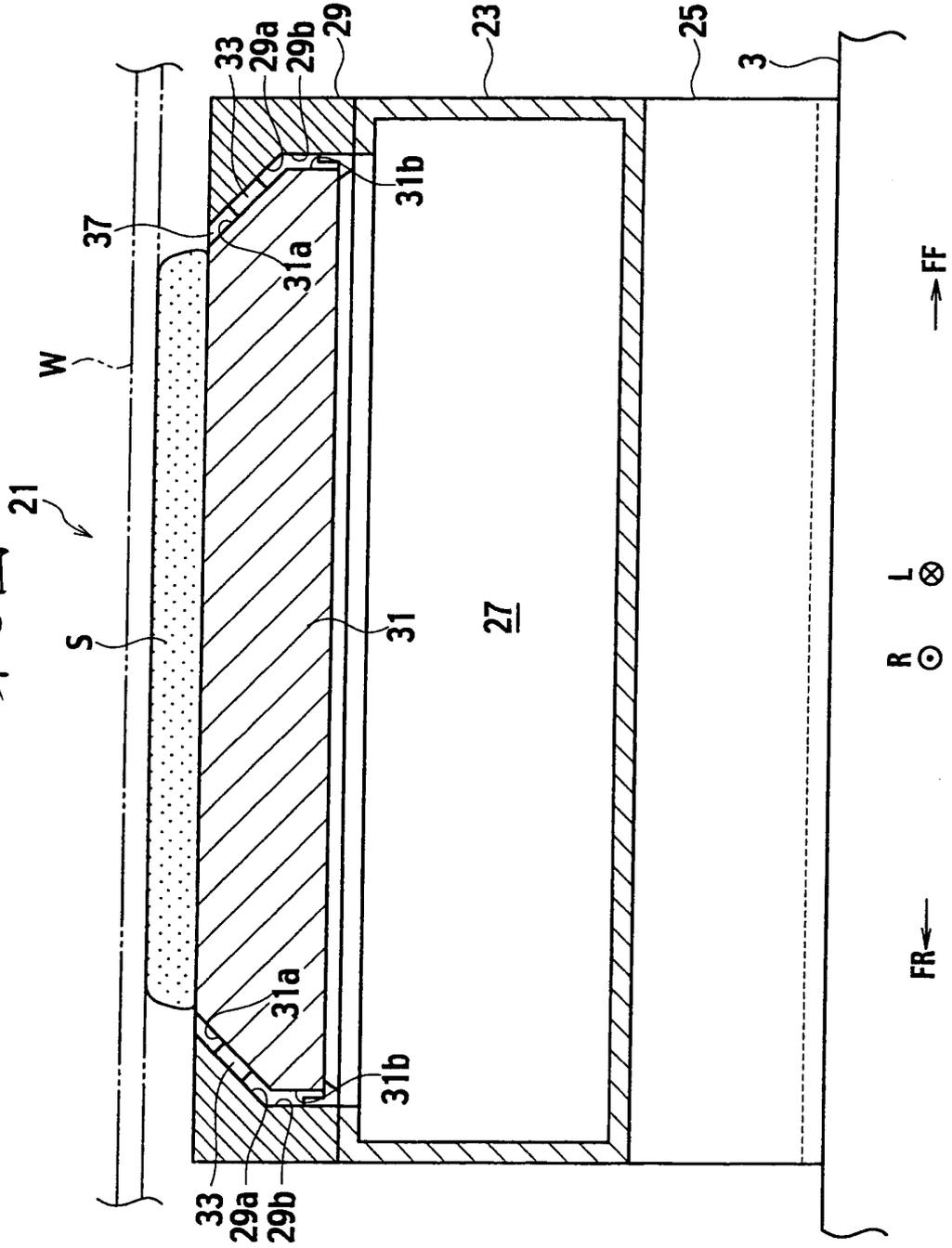
第3圖



第4圖



第5圖



七、指定代表圖

(一)、本案指定代表圖為：第 ( 1 ) 圖

(二)、本代表圖之元件代表符號簡單說明：

1：上浮式搬運裝置，3：基台，  
5：搬運裝置，7：輓子，7s：旋轉軸，  
9：托架，11：蝸輪，13：驅動軸，  
15：蝸桿，17：馬達，17s：輸出軸，  
21：上浮式裝置，37：噴出孔，  
FF：前方，FR：後方，L：左方，  
R：右方，W：對象物。

八、本案若有化學式時，請揭示最能顯示發明特徵的化學式：